

【公報種別】特許公報の訂正

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成21年4月30日(2009.4.30)

【特許番号】特許第4222610号(P4222610)

【登録日】平成20年11月28日(2008.11.28)

【特許公報発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【年通号数】特許・実用新案公報2009-006

【出願番号】特願2003-516649(P2003-516649)

【訂正要旨】優先権主張(2番目)の誤載により下記のとおり全文を訂正する。

【国際特許分類】

B 0 1 D 1/00 (2006.01)

F 2 4 F 6/04 (2006.01)

F 2 5 B 19/00 (2006.01)

F 2 5 D 9/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 D 1/00 Z

F 2 4 F 6/04

F 2 5 B 19/00 Z

F 2 5 D 9/00 F

【記】別紙のとおり

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B1)

(11) 特許番号

特許第4222610号
(P4222610)

(45) 発行日 平成21年2月12日(2009.2.12)

(24) 登録日 平成20年11月28日(2008.11.28)

(51) Int.Cl.		F I
B 0 1 D	1/00	(2006.01)
F 2 4 F	6/04	(2006.01)
F 2 5 B	19/00	(2006.01)
F 2 5 D	9/00	(2006.01)

B O 1 D	1/00	Z
F 2 4 F	6/04	
F 2 5 B	19/00	Z
F 2 5 D	9/00	F

請求項の数 5 (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2003-516649 (P2003-516649)	(73) 特許権者	000004064
(86) (22) 出願日	平成14年7月29日(2002.7.29)		日本碍子株式会社
(86) 国際出願番号	PCT/JP2002/007667		愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
(87) 国際公開番号	W02003/011419	(74) 代理人	100088616
(87) 国際公開日	平成15年2月13日(2003.2.13)		弁理士 渡邊 一平
審査請求日	平成16年1月23日(2004.1.23)	(72) 発明者	稲葉 常三
(31) 優先権主張番号	PCT/JP01/06522		愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
(32) 優先日	平成13年7月30日(2001.7.30)		日本碍子株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(72) 発明者	安部 文夫
			愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
			日本碍子株式会社内
		(72) 発明者	川原 武義
			愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
			日本碍子株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液-ガス接触装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

多孔質性の材料から形成され、複数の隔壁により規定され、かつ、同構造体の軸方向に貫通し、両端部が開口している複数のガスの流路と、外周部には上記軸の一方から他方に延びて形成された外周壁とを有するハニカム構造体からなる液-ガス接触媒体と、

該液-ガス接触媒体を収納し、その端部には、ガスの取り入れ口とガスの取り出し口とを規定する壁を有する収納容器であって、

該収納容器は、液体供給口を備えるとともに、ハニカム構造体の外周壁の一部により構成されている側壁を備えた液体用貯槽とを有し、該収納容器は、該ハニカム構造体を、上記液体用貯槽に貯蔵されて用いられる液体が、該ハニカム構造体の軸方向における上端面より低い位置で、かつ、同構造体の上部側に隣接する位置に位置するように、保持しており、そして、該収納容器は、液体用貯槽よりも下部で、ハニカム構造体の外周壁とは密封されているものからなる、

液-ガス接触装置であって、

該液体用貯槽中の溶液を、毛管現象によりハニカム構造体をガス流路へと通り抜けさせて、溶液を、同流路を流れているガスと接触させることを特徴とする液-ガス接触装置。

【請求項 2】

該ハニカム構造体は、液体用貯槽の側壁でもあるハニカム構造体の外周壁を貫通して形成されている複数の液体流路を有し、該液体流路は、ハニカム構造体の多孔質性の材料によって、複数のガスの流路とは隔離されているものである請求項 1 に記載の液-ガス接触

装置。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載された液 - ガス接触装置を含むガス冷却用装置。

【請求項 4】

請求項 1 または 2 に記載された液 - ガス接触装置を含む溶液濃縮用装置。

【請求項 5】

請求項 1 または 2 に記載された液 - ガス接触装置を含む加湿装置。

【発明の詳細な説明】

技術分野

本発明は、冷却装置、抽出装置及び調湿装置等として使用可能な液 - ガス接触装置に関する。

10

背景技術

現在人類の日常生活そのものに起因する環境への影響が各方面で問題化しつつある。そのような問題の一つに、ゴミの焼却に伴う環境汚染物質の発生がある。

例えば、都市ごみ焼却炉から排出される排ガス中には、煤塵、塩化水素 (HCl)、SO_x、NO_x、水銀を含む重金属類やダイオキシン等の微量成分が含まれており、環境保全の立場から、これらの有害物質の除去が必要である。なかでも、ダイオキシン類 (PCDD: ポリ塩化ジベンゾジオキシン及び PCDF: ポリ塩化ジベンゾフランの総称) については、極めて毒性が強く、しかも発ガン性をも有することが報告されており、ダイオキシン類の捕集・除去は緊急課題として取り上げられている。

20

しかしながら、焼却炉からの排ガス処理をした場合、所望の低濃度までダイオキシン類を削減することができないケースが生じている。

すなわち、ごみの焼却過程で生成したダイオキシン類は、2 次燃焼室でほぼ分解されるが、排ガス処理工程である熱回収工程、冷却反応工程及び集塵工程の各工程において、焼却炉排ガスは約 350 ~ 900 程度の高温から集塵に適した低温へ温度を下げる必要がある。この際、ダイオキシンのデノボ再合成温度領域 (約 300 近傍) を短時間で急冷通過させることが、ダイオキシンの再合成防止の観点から必要である。

ダイオキシンのデボノ再合成温度領域 (300) を急冷しつつ、150 以下の低温まで下げることが、従来の熱交換器型のガス冷却では装置が大型となり、効率が悪かった。このため、気化潜熱を利用した水噴霧による冷却が行われているが、大きな容積が必要であるため、装置の設備も大型となり、運転コストもかかるという問題点があった。

30

ところで、いわゆるハニカム構造体は、多数のセルが並列する複数のセル列を形成した構造体であり、軽量高強度の構造材 (航空機用等)、通気量が大きい触媒担体 (自動車排ガス浄化用等) 等の他、微小な細孔を有するセラミック多孔質体を基材とした場合には、単位面積当たりの濾過面積が大きい集塵フィルタ、固液分離フィルタとしても利用されており、更に冷却装置、抽出装置及び調湿装置などへの適用が検討されている。しかし、これらの装置としての具体的な提案は実用性の点で、未だ完全なものと言えないの現状である。

本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ハニカム構造体の外周面側から液体を毛細管現象により複数の隔壁に浸透させ、ガスと液体との接触時に生じる気化潜熱を用いることにより、熱効率に優れているとともに、シンプル且つコンパクトにすることができる液 - ガス接触装置を提供することにある。

40

発明の開示

本発明は、気体供給部と液体供給部とを備えた、液 - ガス接触装置において、気体 - 液体接触媒体として多孔質材からなるハニカム構造体を使用したことを特徴とする液 - ガス接触装置に関する。

また、本発明は、上記の液 - ガス接触装置の利用方法に関する。第一に、複数の隔壁により規定される、構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔が形成された多孔質材からなり、更に、ハニカム構造体の外周面側から貫通し、且つ該流通孔と隔絶されて形成された複数

50

の流路を有するハニカム構造体である液 - ガス接触媒体、ガスの取り入れ口、ガスの取り出し口、液体供給口、液体用貯槽、所望により有していてもよい液体排出口が設けられた、同液 - ガス接触媒体を収納する容器からなる液 - ガス接触装置を用い、前記液 - ガス接触媒体の複数の隔壁により規定されて形成された該ハニカム構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔に気体（ガス体を含む）を、該ハニカム構造体の外周面側から貫通し、且つ該流通孔と隔絶されて形成された流路に液体を流通させ、毛細管現象で液体を該流通孔側の隔壁に浸透させることにより、ガスと液体とを接触させ、毛細管現象により液体を該流通孔側の隔壁に浸透させることにより、ガスと液体とを接触させ、ガスと液体との接触時に生じる気化潜熱でガスを冷却することによる冷却装置としての利用、即ち、ガス冷却方法に関する。

10

第二に、複数の隔壁により規定される、構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔が形成された多孔質材からなり、更に、ハニカム構造体の外周面側から貫通し、且つ該流通孔と隔絶されて形成された複数の流路を有するハニカム構造体である液 - ガス接触媒体、ガスの取り入れ口、ガスの取り出し口、液体供給口、液体用貯槽、所望により有していてもよい液体排出口が設けられた、同液 - ガス接触媒体を収納する容器からなる液 - ガス接触装置を用い、前記液 - ガス接触媒体の複数の隔壁により規定されて形成された該ハニカム構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔に気体（ガス体を含む）を、該ハニカム構造体の外周面側から貫通し、且つ該流通孔と隔絶されて形成された流路に液体を流通させ、毛細管現象で液体を該流通孔側の隔壁に浸透させることにより、ガスと液体とを接触させ、毛細管現象により液体を該流通孔側の隔壁に浸透させることにより、ガスと液体とを接触させ、ガスと溶液との接触時に生じる気化潜熱で溶媒を蒸発させることにより、流路内の溶液を濃縮することによる抽出装置としての利用、即ち、溶液の濃縮方法に関する。

20

第三に、複数の隔壁により規定される、構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔が形成された多孔質材からなり、更に、ハニカム構造体の外周面側から貫通し、且つ該流通孔と隔絶されて形成された複数の流路を有するハニカム構造体である液 - ガス接触媒体、ガスの取り入れ口、ガスの取り出し口、液体供給口、液体用貯槽、所望により有していてもよい液体排出口が設けられた、同液 - ガス接触媒体を収納する容器からなる液 - ガス接触装置を用い、前記液 - ガス接触媒体の複数の隔壁により規定されて形成された該ハニカム構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔に気体、例えば、空気を、該ハニカム構造体の外周面側から貫通し、且つ該流通孔と隔絶されて形成された流路に液体、例えば、上水を流通させ、毛細管現象で上水を該流通孔側の隔壁に浸透させることにより、空気と上水とを接触させ、毛細管現象により上水を該流通孔側の隔壁に浸透させることにより、空気と上水とを接触させ、空気と上水との接触時に生じる気化潜熱で上水を蒸発させ、空気に水蒸気を含ませることによる調湿装置としての利用、即ち、加湿方法に関する。

30

発明を実施するための最良の形態

本発明の液 - ガス接触装置は、液 - ガス接触媒体、ガスの取り入れ口、ガスの取り出し口、液体供給口、液体用貯槽、所望により有していてもよい液体排出口が設けられた、同液 - ガス接触媒体を収納する容器からなる。

かくして、本発明によれば、液 - ガス接触媒体であるハニカム構造体の外周面側から液体が毛細管現象により複数の隔壁に浸透し、ガスと液体との接触時に生じる気化潜熱を用いて、所望とする作用を発揮させることにより、熱効率に優れた、シンプルで、且つ、コンパクトな液 - ガス接触装置が提供される。

40

本発明における液 - ガス接触媒体は、複数の隔壁により規定された、構造体の軸方向に貫通する複数の流通孔が形成された多孔質材から構成される液 - ガス接触媒体である。そして、この接触媒体は、同ハニカム構造体の外周面側から液体を複数の隔壁に浸透させると共に、流通孔にガスを流通させ、前記隔壁の近傍において液体とガスとを接触させることにより、所望とする作用を発揮するものである。

液 - ガス接触媒体を収納する容器としては、用途に応じた強度が担保させる限り、その材質は問わないが、通常は、金属製や樹脂製のものが好適に使用される。容器には、ガスの取り入れ口、およびガスの取り出し口が設けられる。容器としては、円筒状等の中空のも

50

のを使用する場合には、いずれか一方の開口部をガスの取り入れ口とし、他方の開口部をガスの取り出し口として使用してもよい。

液体供給口、液体用貯槽、所望により有していてもよい液体排出口は、装置の用途などに応じて、適切な箇所には設ければよく、その限りにおいて、特別な制限はない。

なお、本発明における液 - ガス接触媒体は、セラミック製なので、容器に収納するに際しては、緩衝材を使用することが好ましい。かかる緩衝材としては、セラミックス繊維等が好適に使用される。

本発明の液 - ガス接触媒体における流路 12 とは、その利用目的に応じて、液体をガスと液 - ガス接触媒体において接触させることができる機能を有するものであれば、特にその形状、構造などは問わない。通常、液 - ガス接触媒体として、具備すべき形状、大きさ、配置位置等の詳述については、後述することとするが、例えば、複数の隔壁により規定されハニカム構造体の軸方向に貫通して存在する複数の流通孔を有する、ハニカム構造体 10 の流通孔開口部から外周部に貫通するように、特定の間隔で特定の深さまで孔部を穿設した後、上記流路 12 の開放端部を封止部材で、ハニカム構造体 10 の少なくとも一方の末端から所定の厚さまで目封じすることにより、形成される。

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

本発明の液 - ガス接触装置においては、液 - ガス接触媒体 10 としては、例えば、図 1 (a) および (b) 並びに図 2 (a) および (b) に示すように、多孔質材からなるハニカム構造体 10 であって、複数の隔壁により規定された、同構造体の軸方向に貫通して形成された複数の流通孔 (セル) 14 と、同ハニカム構造体 10 の外周面側から貫通し、且つ

流通孔 14 とは隔絶されて形成された流路 12 を有するものである。これらの図に示した本発明の液 - ガス接触装置においては、流通孔 (セル) 14 にガス 40 を、流路 12 に液体 30 を流通させることにより、ガス 40 と液体 30 とを隔壁近傍において接触させ、毛細管現象で液体 30 を流通孔 12 側の隔壁に浸透させ、ガス 40 と液体 30 との接触による液体の気化を利用するものである。

ここで、本発明の液 - ガス接触装置の主な特徴は、ハニカム構造体を用いることにより、ガスとの接触面積を大きくすることができるとともに、ハニカム構造体が微細な細孔径を有する多孔質材から形成されているため、毛細管現象を利用し、液体の蒸発を非常に高効率で行うことができる点にある。

例えば、図 1 (a) および (b) 並びに図 2 (a) および (b) に示す液 - ガス接触装置は、流路 12 が配設されたハニカム構造体 10 と、上記ハニカム構造体 10 を収容することにより、ガス流路を形成するとともに、流路 12 に液体 30 を供給する貯槽 22 が付設された金属製容器 20 と、貯槽 22 に液体 30 を供給する液体供給管 24 から構成される。此处で肝要なことは、液体が流路 12 内へ効率良く流れ込むことを可能にするために、ガス流の流れ方向において、流路 12 の高さが、液体用貯槽 22 に蓄えられる液体 30 の高さを十分にカバーするような位置に流路 12 のいずれか少なくとも何れか一方の端部を位置するように設けることである。

上記のような液 - ガス接触装置は、ガスと液体との接触時に生じる気化潜熱で、液体の蒸発を非常に高効率で行うことができるため、ガスを冷却する冷却装置やガスに液体蒸気を付与する調湿装置として好適に用いることができる。また、効率良く可燃性液体を気化し、可燃混合気を生成する気化器としても好適に用いることができる。

また、図 3 (a) および (b) に示す液 - ガス接触装置は、流路 12 が配設されたハニカム構造体 10 と、上記ハニカム構造体 10 を収容することにより、ガス流路を形成するとともに、流路 12 に溶液 32 を供給する貯槽 22 が付設されたメタルケース 20 と、貯槽 22 に溶液 32 を供給する溶液供給管 26 と、濃縮溶液 33 を貯槽 22 から回収する溶液回収管 28 からなるものである。

上記のような液 - ガス接触装置は、ガス 40 と溶液 32 との接触時に生じる気化潜熱により溶液 32 中の溶媒の蒸発を非常に高効率で行うことができるため、溶液 32 を濃縮する抽出装置として食品産業、化学工業などの各分野で好適に用いることができる。

尚、上記ハニカム構造体 10 のセル開口面における流路 12 の配置形状としては、図 1 (

10

20

30

40

50

a) および (b)、図 2 (a) および (b)、並びに図 3 (a) および (b) に示した配置形状に限定されず、図 4 (b) に示す同心円状と十字状と組み合わせた形としてもよく、図 5 (b) に示す側面に開口する位置が交互に配置された千鳥状、図 6 (b) に示す井桁状のものを適宜、選択または組み合わせた配置形状としてもよい。

図 8 (a) および (b) は、流路を液体の浸透方向に形成させた例であって、これらの図に示すように、効率良く流路 12 内へ流体が供給されやすくするためにハニカム構造体 10 に液体を供給する液体用貯槽 22 の形状に合わせて、セル開口面における流路 12 の形状・配置を最適化することが好ましい。

また、上記液 - ガス接触媒体として使用するハニカム構造体 10 に設けられる流路 12 の位置、特に図 1 (a) および図 2 (a) において c で示されるセル開口面からの距離、断面形状、図 1 (a) および図 2 (a) に示された形状、断面積、即ち、図 1 (a) および図 2 (a) における流路の幅 a × 流路の長さ b で与えられる面積、及び各流路間の間隔、即ち、図 1 (a) および図 2 (a) における d は、液 - ガス接触媒体として使用されるハニカム構造体の材質、気孔率及び平均細孔径により定まるとは勿論のこと、液 - ガス接触装置の用途との関係、特にその蒸発性能等を考慮して、適宜決定することが好ましい。従って、液 - ガス接触装置の用途や使用するハニカム構造体により、隔壁内部に存在する微細な孔部が充分流路として機能する場合には、図 7 (a) および (b) に示すように、特別に独立した流路が設けられていないハニカム構造体 10 でも用いることもできる。勿論、使用目的、操作条件等に左右されることなく機能を発揮させる点から見れば、独立した複数の流路を有することが、好ましい。

本発明において液 - ガス接触媒体として使用するハニカム構造体の場合、その形状、サイズ、セル形状、セル孔径、セル間隔 (セル壁厚さ) 等は、液 - ガス接触装置の用途との関係で、最適のものを選択すればよく、その条件を満たす限り特に制限を受けるものではない。

なお、各流路 12 の間の間隔 d としては、ハニカム構造体の容積 1 l 当たりのガス流量 Q (Nm^3 / min) との関係で、以下の条件を満足させるものであることが好ましい：
(d) < $20 \times (\alpha / Q)$ [mm]。

例えば、本発明において液 - ガス接触媒体として使用するハニカム構造体の断面形状は、円形 (図 1 (a) (b) ~ 図 8 (a) (b) 参照)、正方形 (図 9 (a) (b) 参照)、長方形、或いは六角形等の筒状体とすることができ、各セルの形状についても、円形、三

角形、四角形、五角形、六角形をはじめとする種々の形状を用いることができる。通常、本発明において液 - ガス接触媒体として使用するハニカム構造体としては、リブ (隔壁) 厚が 1.5 ~ 3.2 mm (0.0375 ~ 0.8 mm)、セル密度が 10 ~ 1200 cpsi (約 1.6 セル ~ 186 セル / cm^2) のものから、用途などを考慮して適宜選択すればよい。

また、本発明において液 - ガス接触媒体として使用するハニカム構造体は、気孔率が 10 ~ 70 % であり、且つ平均細孔径が 5 ~ 100 μm であるものから、用途などを考慮して適宜選択すればよい。

更に、本発明において液 - ガス接触媒体として使用するハニカム構造体の材質は、多孔質材であれば、特に限定されないが、例えば、コーゼライト、アルミナ、ムライト、SiC、窒化珪素からなる群より選ばれた少なくとも 1 種の多孔質材であることが好ましく、用途などを考慮して選択することが好ましい。

以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

実施例 1

(液 - ガス接触装置：燃焼排ガスの冷却)

気孔率 35 %、平均細孔径 10 μm であり、リブ厚 80 μm 、セル密度 62 セル / cm^2 のセル構造を有するコーゼライト製のハニカム構造体 (直径 118 mm、長さ 60 mm) に、幅 1.3 mm (1 セル分) (a)、高さ 15 mm (b) で、その断面形状が軸方向に縦長の長方形である流路 12 を、上記ハニカム構造体 10 の流通孔開口部から外周部に

貫通するように、5 mmの間隔 (d) で13本穿設した後、上記流路12の開放端部を封止部材で、ハニカム構造体10の末端から10 mmの厚さ (c) で目封じした [図1 (a) および (b) 参照]。

上記ハニカム構造体10を、図1 (a) および (b) に示すように、シールを兼ねたマット21を介して円筒状の金属製容器20内に収容し、金属製容器20に付設された貯槽22から水30を流路12への流通を開始させた後、プロパンガスの燃焼排ガス (ガス温度500) を金属製容器20の下側のガス供給口から同容器の上側にあるガス排出口に向けて0.7 Nm³/minの流量で流し、水供給管24からは、水30を180 cc/minの流量で供給した。その結果を図10に示す。

実施例2~3

(液-ガス接触装置: 燃焼排ガスの冷却)

気孔率35%、平均細孔径10 μmであり、リブ厚80 μm、セル密度62セル/cm²のセル構造を有するコーゼライト製のハニカム構造体 (直径118 mm、長さ60 mm) に、幅3.8 mm (3セル分) (a)、高さ15 mm (b) で、その断面形状が軸方向に縦長の長方形である流路12を、上記ハニカム構造体10の流通孔開口部から外周部に貫通するように、4.6 mmの間隔 (d) で11本穿設した後、上記流路12の開放端部を封止部材で、ハニカム構造体10の末端から10 mmの厚さ (c) で目封じした [図2 (a) および (b) 参照]。

上記ハニカム構造体10を、図2 (a) および (b) に示すように、シールを兼ねたマット21を介して円筒状の金属製容器20内に収容し、金属製容器20に付設された貯槽22から水30を流路12への流通を開始させた後、プロパンガスの燃焼排ガス (ガス温度500) を金属製容器20の下側のガス供給口から同容器の上側にあるガス排出口に向けて0.7 Nm³/minの流量で流し、水供給管24から水30を、180 cc/min (実施例2) の流量で供給した。その結果を図11に示す。

また、上記ハニカム構造体10を、図2 (a) および (b) に示すように、シールを兼ねたマット21を介して円筒状の金属製容器20内に収容し、金属製容器20に付設された貯槽22から水30を流路12への流通を開始させた後、プロパンガスの燃焼排ガス (ガス温度500) を金属製容器20の下側のガス供給口から同容器の上側にあるガス排出口に向けて0.7 Nm³/minの流量で流し、水供給管24から水30を、260 cc/minの流量で供給した (実施例3)。

考察: 実施例1~3

実施例1では、図10に示すように、燃焼ガス温度が定常になった時点 (180 sec) で、出口ガス温度が200 であり、ガス温度を300 低減させることができた。

また、実施例2では、実施例1よりも流路容積を大きくすることにより、図11に示すように、燃焼排ガスの温度が定常になった時点 (180 sec) で、出口ガス温度が130 であり、燃焼排ガスの温度を370 低減させることができた。

更に、実施例3では、実施例2と同じ条件で、水供給量を260 cc/minに増やすことにより、燃焼排ガスの温度が定常になった時点 (180 sec) で、出口ガス温度が70 であり、燃焼排ガスの温度を430 低減させることができた。

このとき、水供給量 (kg/min) と温度低減 ΔT (K) との関係は、図12に示すように、比例していることを確認した。

(実施例4: 液-ガス接触装置で用いるハニカム構造体の流路の最適化)

同一のセル構造 (12 mil [約0.3 mm], 200 cpsi) でφ20 mm×50 mmのハニカム構造体を標準サンプル形状とし、φ30 mmのシャーレ深さ5 mmの水を3.5 cc用意し、ハニカムサンプルをその中に立てた際、水を吸い取るのにかかる時間で吸水性を評価した。

気孔率30%、平均細孔径10 μmのコーゼライトをベースとして、吸水指数αを算出した。吸水指数αと気孔率との関係を図13に示す。

この吸水指数αに応じて、異なる材料を用いる際には、図1 (a) および (b)、図2 (a) および (b)、図3 (a) および (b)、図4 (a) および (b)、図5 (a) およ

10

20

30

40

50

び(b)、図6(a)および(b)、図7(a)および(b)、図6(a)および(b)、並びに図9(a)および(b)に示すハニカム構造体10の流路12の間隔dを下式のように適宜調節することが、液-ガス接触装置としての性能を発揮させるために、必要であることを見出した。

ハニカム構造体の容積11当たりのガス流量 Q (Nm^3/min) に対し、
(流路の間隔 d) < $20 \times (\alpha/Q)$ [mm]

産業上の利用可能性

本発明の液-ガス接触装置は、冷却装置、溶液濃縮装置、抽出装置、調湿装置及び可燃液体気化器に好適に使用することができる。

特に、本発明の液-ガス接触装置は、ハニカム構造体の外周面側から液体を毛細管現象により複数の隔壁に浸透させ、ガスと液体との接触機会を大幅に増加させられるため、熱効率に優れているとともに、シンプル且つコンパクトにすることができる。

また、冷却装置として用いる場合には、シンプル且つコンパクトな構造で液体の気化潜熱を利用できるため、設置性、経済性に優れたものとなる。

【図面の簡単な説明】

図1(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の一例を示すものであり、図1(a)は概略断面図、図1(b)は図1(a)のA-A断面図である。

図2(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の他の例を示すものであり、図2(a)は概略断面図、図2(b)は図2(a)のA-A断面図である。

図3(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の更に他の例を示すものであり、図3(a)は概略断面図、図3(b)は図3(a)のA-A断面図である。

図4(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の別の例▲1▼を示すものであり、図4(a)は概略断面図、図4(b)は図4(a)のA-A断面図である。

図5(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の別の例▲2▼を示すものであり、図5(a)は概略断面図、図5(b)は図5(a)のA-A断面図である。

図6(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の別の例▲3▼を示すものであり、図6(a)は概略断面図、図6(b)は図6(a)のA-A断面図である。

図7(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の別の例▲4▼を示すものであり、図7(a)は概略断面図、図7(b)は図7(a)のA-A断面図である。

図8(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の別の例▲5▼を示すものであり、図8(a)は概略断面図、図8(b)は図8(a)のA-A断面図である。

図9(a)および(b)は、本発明の液-ガス接触装置の別の例▲6▼を示すものであり、図9(a)は概略断面図、図9(b)は図9(a)のA-A断面図である。

図10は、実施例1における水供給経過時間に対する燃焼排ガスの温度の関係を示すグラフである。

図11は、実施例2における水供給経過時間に対する燃焼排ガスの温度の関係を示すグラフである。

図12は、実施例における水供給量(kg/min)と温度低減 ΔT (K)との関係を示すグラフである。

図13は、ハニカム構造体の平均細孔径における吸水性(吸水指数)と気孔率との関係を示すグラフである。

10

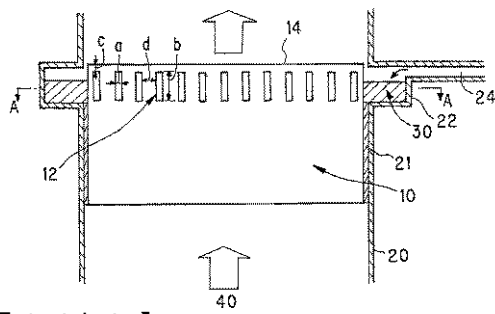
20

30

40

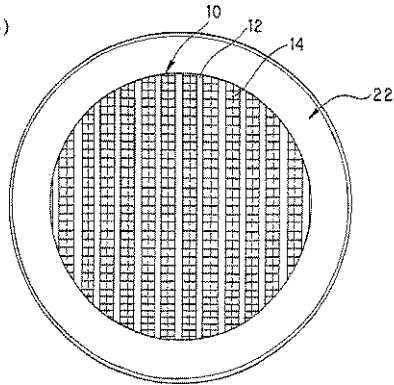
【図1(a)】

図1(a)



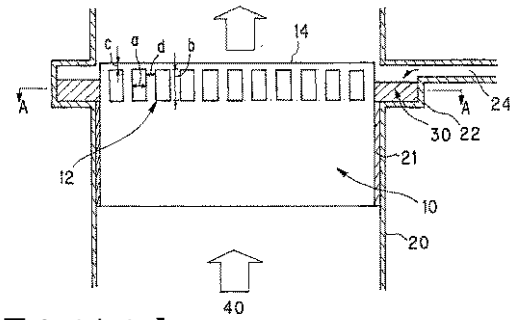
【図1(b)】

図1(b)



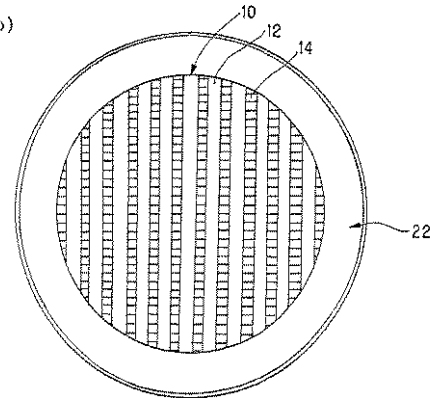
【図2(a)】

図2(a)



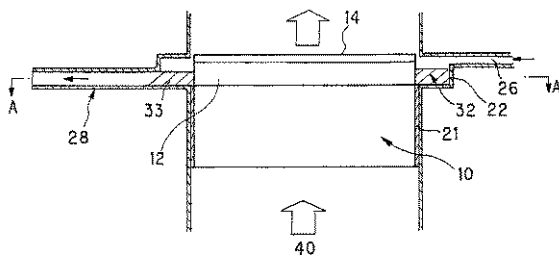
【図2(b)】

図2(b)



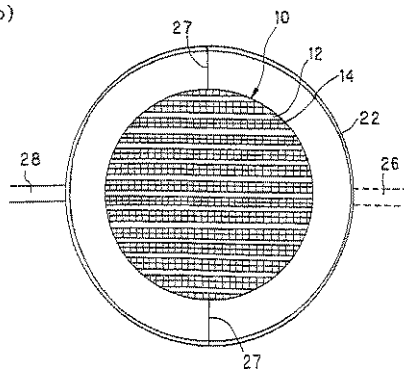
【図3(a)】

図3(a)



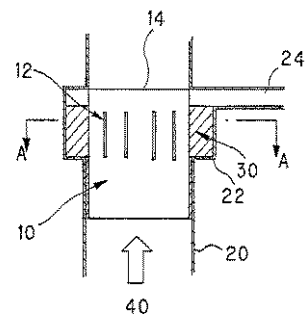
【図3(b)】

図3(b)



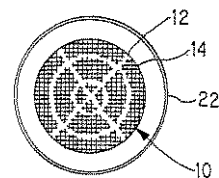
【図4(a)】

図4(a)



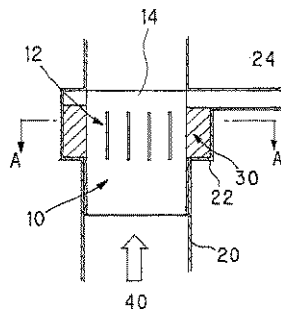
【図4(b)】

図4(b)



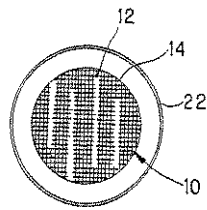
【図 5 (a)】

図5(a.)



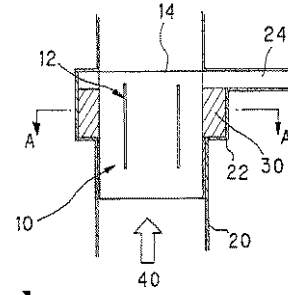
【図 5 (b)】

図5(b)



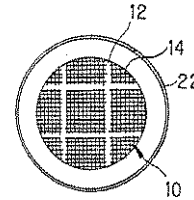
【図 6 (a)】

図6(a.)



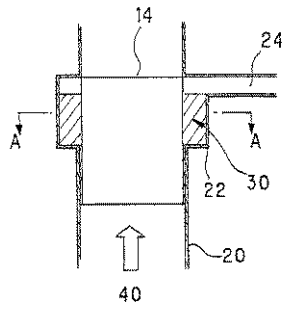
【図 6 (b)】

図6(b)



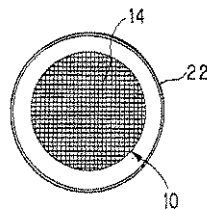
【図 7 (a)】

図7(a.)



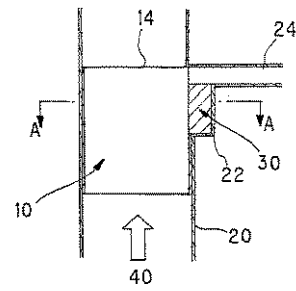
【図 7 (b)】

図7(b)



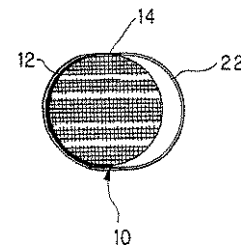
【図 8 (a)】

図8(a.)



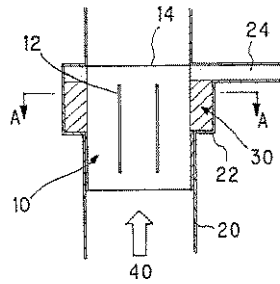
【図 8 (b)】

図8(b)



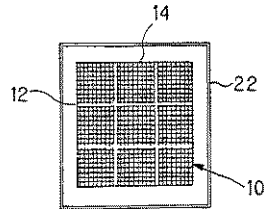
【図 9 (a)】

図9(a)



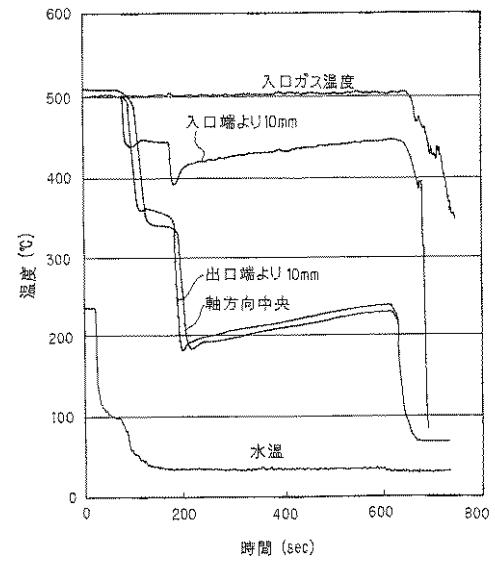
【図 9 (b)】

図9(b)



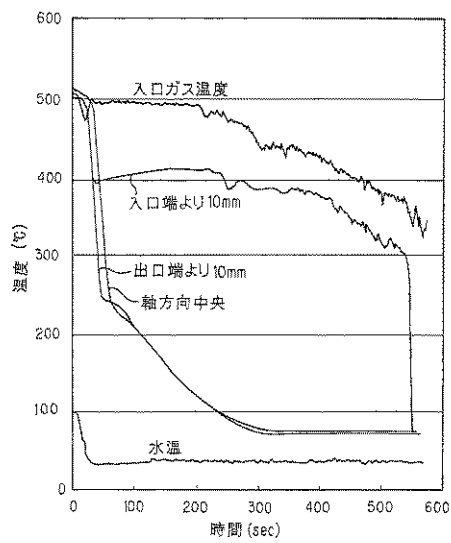
【図 1 0】

図10



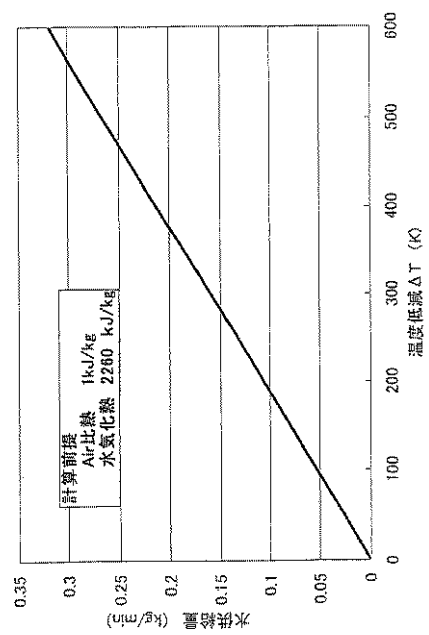
【図 1 1】

図11



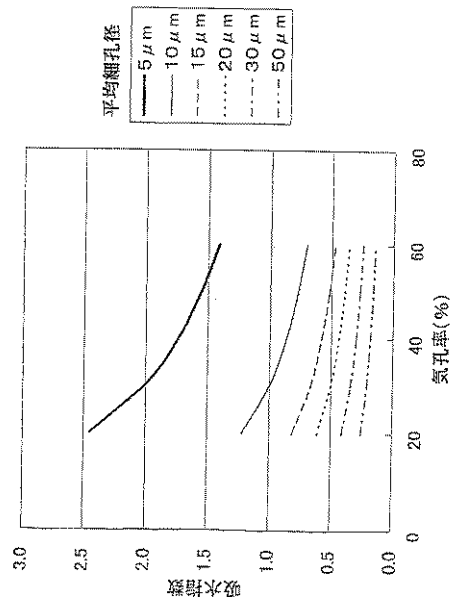
【図 1 2】

図12



【図 13】

図13



フロントページの続き

(72)発明者 宮入 由紀夫
愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内

審査官 福井 美穂

(56)参考文献 特開昭55-145501(JP,A)
特開昭59-186621(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B01D 1/00-3/42

B01J 10/00-02

B01J 19/00-32

F24F 6/00-18

F25D 1/00-9/00